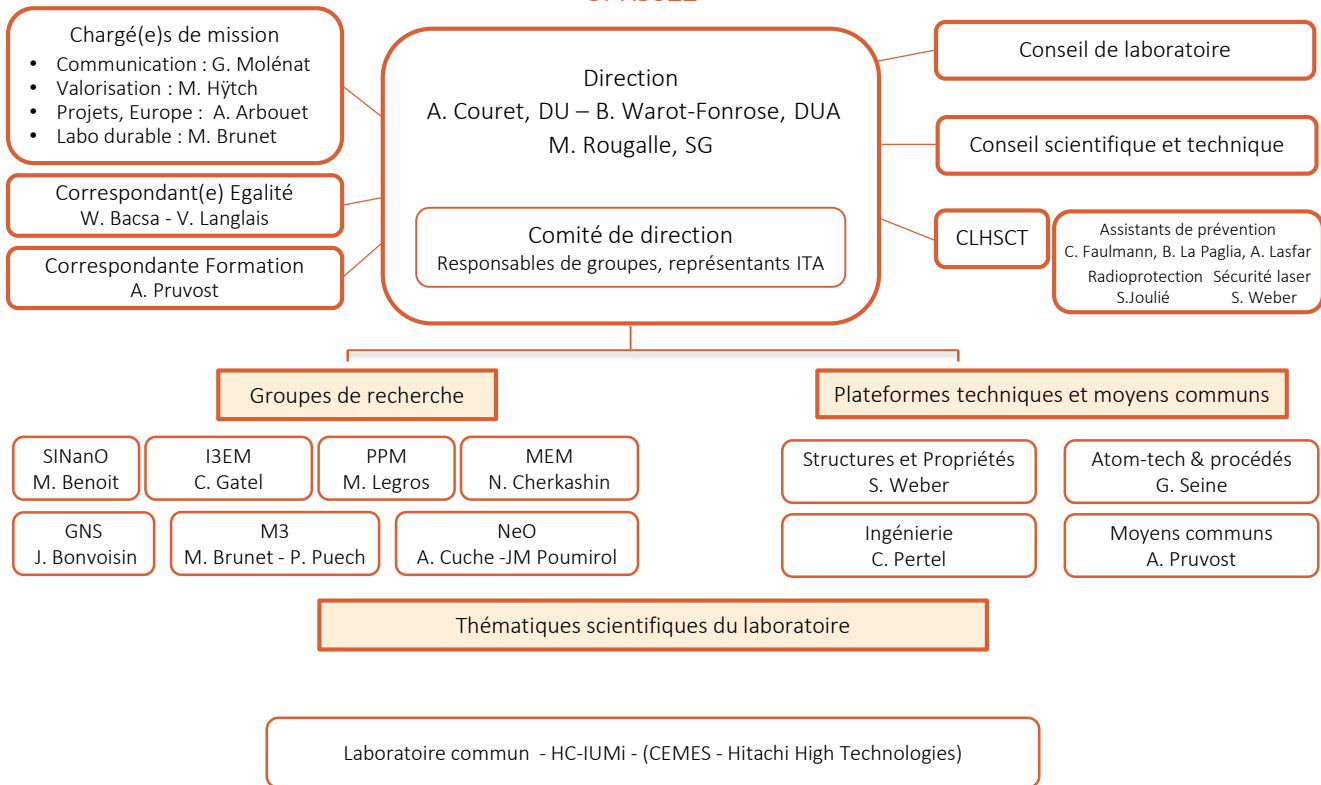


CEMES

UPR8011



PLATEFORMES

Plat. Atome Tech et Procédés

Animateur : G. Seine (IGRCN)

Nanofabrication et Nanocaractérisation

Resp. : S. Pinaud (AI)
N. Bréfuel (IECN, 10%)
G. Seine (IGRCN, 25%)

Nano-lithographies

Resp. : L. Noé (AI)

Croissance

Resp. : S. Barre (IECN)

Implantation Ionique

Resp. : G. Seine (IGRCN, 50%)
F. Neumayer (IGEHC, 40%)

Synthèse chimique

Resp. : N. Bréfuel (IECN, 40%)

Ultra-vide et Cryogénie

Resp. : J. Faria (IECN)

Plat. Structures et Propriétés

Animateur : S. Weber (IRCN)

MET, FIB et préparation échantillons

Resp. : C. Marcelot (IRCN)
R. Cours (IECN)
C. Crestou (TCE)
F. Houdellier (IRHC, 20%)
S. Joulié (IEHC)
D. Lamirault (TCS)

Optique et magnétisme

Resp. : S. Weber (IRCN, 75%)
S. Moyano (IGEHCN)
F. Neumayer (IGEHC, 60%)

Caractérisation

Resp. : D. Neumeyer (IECN)
C. Deshayes (AI, 70%)

Plat. Ingénierie

Animateur : C. Pertel (IRHC)

Mécanique

Resp. : P. Abeilhou (IRCN)
B. Gatti (AI)

Electronique

Resp. : C. Pertel (IRHC)
A. Lasfar (IRCN)
F. Varela (Apprenti)

Plat. Moyens Communs

Animatrice : A. Pruvost (AI)

Administration - Gestion

Resp. : A. Pruvost (AI)
F. Cardeilhac (AI)
R.M. Tauzin-Melendo (AI)
M. Trupin (TCE)
C. Viala (IGEHCN)

Infrastructure

Resp. : P. Paiva (IEHC)
B. La Paglia (AI)
A. Gourri (Apprenti)

Informatique - Réseaux

Resp. : C. Hillebrand (IRCN)
O. Bancelhon (IEHC)
C. Laffaire (IEHC)
L. Pettiti (ASI)

GROUPES DE RECHERCHE (1/2)

PPM

M3

MEM

NeO

I3EM

SINanO

GNS

Physique de la Plasticité et Métallurgie (9 C/EC)

M. Legros (DR)

A. Couret (DR)

J. Douin (DR)

M. Hantcherli (MdC)

V. Langlais (CR)

G. Molénat (MdC)

F. Mompiau (CR)

J.P. Monchoux (CR)

F. Pettinari (Pr)

C. Viala (IGEEN, 50%)

D. Caillard (DR émérite)

L. Durand (MC émérite)

Matériaux Multi-échelles Multifonctionnels (9 C/EC)

M. Brunet (CR)

P. Puech (MdC)

W. Bacsá (Pr)

C. Brouca-Cabarrecq (MdC)

C. Faulmann (DR)

R. Mauricot (MdC)

P. Sciau (DR)

V. Serin (Pr)

M. Verelst (Pr)

C. Deshayes (AI, 30%)

M. Monthieux (DR émérite)

Matériaux et dispositifs pour l'Électronique et le Magnétisme (9 C/EC)

N. Cherkashin (CR)

R. Arras (CR)

A. Bernard-Mantel (CR)

N. Biziere (CR)

J.F. Bobo (DR)

L. Calmels (Pr)

A. Claverie (DR)

D. Li (CR)

S. Schamm-Chardon (DR)

GROUPES DE RECHERCHE (2/2)

PPM

M3

MEM

NeO

I3EM

SINano

GNS

**Nano-Optique et
Nanomatériaux pour
l'Optique**
(10 C/EC)

A. Cuche (CR)
J.M. Poumirol (CR)
G. Agez (Mdc)
A. Arbouet (DR)
C. Bonafos (DR)
M. Carrada (CR)
J. Groenen (Pr)
H.Lourenço-Martins (CR)
V. Paillard (Pr)
R. Péchou (Mdc)

G. Seine (IGRCN, 25%)
S. Weber (IRCN, 25%)

R. Carles (Pr émérite)

**Interférométrie, In situ et
Instrumentation pour la
Microscopie Electronique**
(6 C/EC)

C. Gatel (Mdc)
P.F. Fazzini (Mdc)
M. Hÿtch (DR)
S. Meuret (CR)
E. Snoeck (DR)
B. Warot-Fonrose (DR)

F. Houdellier (IRHC,
80%)

**Surfaces,
Interfaces et Nano-
Objets**
(9 C/EC)

M. Benoît (DR)
P. Benzo (Mdc)
N. Combe (Pr)
R. Coratger (Pr)
F. Demangeot (Mdc)
A. Ponchet (DR)
M. Respaud (Pr)
H. Tang (CR)
N. Tarrat (CR)

M.J. Casanove (DR émérite)

**Groupe
NanoSciences**
(7 C/EC)

J. Bonvoisin (CR)
X. Bouju (DR)
O. Guillermet (Mdc)
C. Joachim (DR)
C. Kammerer (Mdc)
D. Martrou (CR)
G. Rapenne (Pr)

N. Bréfuel (IECN, 50%)

A. Gourdon (DR émérite)
J.P. Launay (Pr émérite)